

## Schmidt Ben

5. Publicații la manifestări din RM

5.1. Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

**2018 - 1**

### **Silicon nitride multi nanolayer system fabricated in one reactor**

*Avotina Liga<sup>1</sup>, Dekhtyar Yuri<sup>2</sup>, Romanova Marina<sup>2</sup>, Shulzinger Evgeny<sup>2</sup>, Schmidt Ben<sup>3</sup>, Vilken Aleksandr<sup>2</sup>, Zaslavski Aleksandr<sup>4</sup>, Enichek Gennady<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> University of Latvia,

<sup>2</sup> Riga Technical University ,

<sup>3</sup> Physical Electronics, Chanhassen, Minnesota,

<sup>4</sup> Joint Stock Company ALFA

### **Telecommunications, Electronics and Informatics**

Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011

Disponibil online 28 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-599



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.  
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.  
Actualizat: 30.06.2024, accesat: 01.07.2024  
Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

